

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム

NIMS・AIST合同人材育成スクール

-FIBによるTEM試料作製とTEM観察-

9/1(月) 09:30-12:30 (NIMS第2会議室)
TEM・FIBに関する基礎講座

9/2(火) 09:00-17:00 (NIMS精密計測実験棟)
FIBによるTEM試料作製実習1

9/3(水) 09:00-17:00 (NIMS精密計測実験棟)
FIBによるTEM試料作製実習2

9/4(木) 09:00-17:00 (NIMS精密計測実験棟)
TEM操作実習1 (TEM基本操作とHRTEM)

9/5(金) 09:00-16:00 (NIMS精密計測実験棟)
TEM操作実習2 (STEMとEDS)

16:00-17:00

NIMSの共用TEM施設(千現)の見学 (希望者)

本スクールは、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業における学生研修プログラムに合わせて実施されますので、進行はこの学生研修プログラムを優先する場合があります。予めご了承ください。

参加申し込み

電子顕微鏡ステーションHPより、お申込みください

<http://www.nims.go.jp/tem/>

締切り:8/20(水)

※FIB試料作製・TEM観察の実習は定員がありますので、希望者多数の場合は、抽選とさせていただきます。

電子顕微鏡ステーション

Email : tem@nims.go.jp

Tel : 029-859-2670